



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-061084

(43) Date of publication of application: 04.03.1994

(51)Int.CI.

H01F 41/04 H01F 17/00 H01F 17/06

(21)Application number: 04-211333

(71)Applicant:

MURATA MFG CO LTD

(22) Date of filing:

07.08.1992

(72)Inventor:

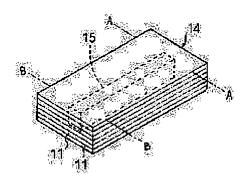
AZUMA TAKAHIRO

(54) MANUFACTURE OF MULTILAYERED BEADS INDUCTOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the manufacturing method of a multilayered beads inductor suitable for large current application wherein the DC resistance can be reduced without decreasing the impedance.

CONSTITUTION: Conductive paste is buried in a long hole of a magnetic green sheet 11 in which the long hole is formed; a plurality of the magnetic green sheets 11 in which the conductive paste is buried are laminated; further the magnetic green sheets 11 are laminated on the upper surface and the lower surface, thereby obtaining a laminate 14; the laminate 14 baked, thereby obtaining a sintered body in which a penetrating conductor formed by baking the conductive paste is constituted; outer electrodes connected with the end portions of the penetrating conductor are formed on the both end surfaces of the sintered body. A multi-layered beads inductor is manufactured through the above process.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.01.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2853467

[Date of registration]

20.11.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-61084

(43)公開日 平成6年(1994)3月4日

(51) Int.Cl. ⁵		識別配号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H01F	41/04	В	8019-5E		
	17/00	D	7129-5E		
	17/06	D	7129-5E		

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁)

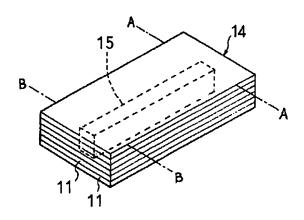
(21)出願番号	特顧平4-211333	(71)出顧人	000006231 株式会社村田製作所	
(22)出顧日	平成4年(1992)8月7日	(72)発明者	京都府長岡京市天神二丁目26番10号 東 貴博 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式	
		(74)代理人	会社村田製作所内 弁理士 宮▼崎▲ 主税 (外1名)	

(54) 【発明の名称】 積層ピーズインダクタの製造方法

(57) 【要約】

【目的】 インピーダンスを低下させることなく、直流 抵抗を低下させ得る、大電流用途に適した積層ビーズイ ンダクタの製造方法を得る。

【構成】 長孔が形成された磁性体グリーンシート11 の該長孔に導電ペーストを埋め込み、導電ペーストが埋 め込まれた磁性体グリーンシート11を複数枚積層し、 さらに上記磁性体グリーンシート11を上下に積層して 積層体14を得、積層体14を焼成して導電ペーストが 焼き付けられて形成された貫通導体を内部に有する焼結 体を得、焼結体の両端面に貫通導体の端部に接続される 外部電極を形成する各工程を備える、積層ビーズインダ クタの製造方法。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 直線状または曲線状の長孔が形成された 磁性体グリーンシートを用意する工程と、

前記磁性体グリーンシートの長孔に導電ペーストを埋め

前記導電ペーストが埋め込まれた磁性体グリーンシート を複数枚積層し、さらに積層方向外側に前記長孔の形成 されていない磁性体グリーンシートを積層して積層体を 得る工程と、

前配積層体を焼成して前記導電ペーストが焼付けられて 10 形成された貫通導体を内部に有する焼結体を得る工程 と、

前記貫通導体を前記焼結体の両端面に露出させるよう に、前記積層体または焼結体を前配積層方向に切断する 工程と、

前記焼結体の両端面に貫通導体の端部に接続される外部 電極を形成する工程とを備えることを特徴とする、積層 ピーズインダクタの製造方法。

【請求項2】 磁性体スラリーを所定のギャップ領域を 隔てて印刷して一対の磁性体膜を形成する第1の印刷工 20 程と、

前記ギャップ領域に導電ペーストを印刷する第2の印刷 工程とを有し、前配第1の印刷工程及び第2の印刷工程 を、予め形成された磁性体膜上にて複数回繰り返し、か つ前記導電ペーストを被覆するように最上部に磁性体膜 を印刷して積層体を得る工程と、

前記積層体を焼成して導電ペーストが焼付けられて形成 された貫通導体を内部に有する焼結体を得る工程と、

前記焼結体の両端面に前記貫通導体の端部に接続される 外部電極を形成する工程とを備えることを特徴とする、 積層ビーズインダクタの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ノイズ除去用素子とし て用いられている積層ビーズインダクタの製造方法に関 し、特に、比較的大電流が流れる用途に適した積層ピー ズインダクタの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のノイズ除去用ビーズインダクタの 一例を、図2に斜視図で示す。ピーズインダクタ1は、 フェライト等の磁性材料よりなる円筒状磁性体2の内周 面に電極膜3を例えばめっきにより形成した構造を有す る。使用に際しては、貫通孔内に導体を挿入し、該導体 の外周面と上記電極膜3とを電気的に接続する。

【0003】また、図3に示す積層型のピーズインダク 夕も公知である。図3(a)及び(b)に示すように、 積層ピーズインダクタ4は、磁性体グリーンシートを積 層し、焼成することにより得られた焼結体5を用いて構 成されている。焼結体5内には、焼結体の両端面間に延

体5の両端面には内部導体6a~6eに電気的に接続さ れるように外部電極7a、7bが形成されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ビーズインダクタにお いては、より大きな電流が流れる用途に使用し得るもの も求められており、従って直流抵抗の低いピーズインダ クタが要望されている。 図2 に示したピーズインダクタ 1において直流抵抗を低めるには、磁性体2の貫通孔の 径を大きくし、電極膜3の面積及び厚みを増加させれば よい。しかしながら、電極膜3はめっき等により形成さ れるものであるため、電極膜3の厚みを増加させるにも 自ずと限度があった。同様に、貫通孔の径を大きくした 場合には、直流抵抗は低下し得るものの、インピーダン スが低下するという問題があった。従って、ビーズイン ダクタ1において、インピーダンスを低下させることな く、直流抵抗を低下させることは非常に困難であった。 【0005】また、図3に示した積層ピーズインダクタ 4では、内部導体6a~6eの幅を広げることにより、

あるいは内部導体6 a ~ 6 e の積層数を増加させること により、直流抵抗を低めることができる。しかしなが ら、直流抵抗は低め得るものの、それに伴ってインピー ダンスも低下するという問題があった。本発明の目的 は、インピーダンスを低下させることなく、直流抵抗を 低下させることができ、大電流用途に適したビーズイン ダクタの製造方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明 は、直線状または曲線状の長孔が形成された磁性体グリ ーンシートを用意する工程と、前配磁性体グリーンシー トの長孔に導電ペーストを埋め込む工程と、前記導電ペ ーストが埋め込まれた磁性体グリーンシートを複数枚積 層し、さらに積層方向外側に前記長孔の形成されていな い磁性体グリーンシートを積層して積層体を得る工程 と、前記積層体を焼成して前記導電ペーストが焼付けら れて形成された貫通導体を内部に有する焼結体を得る工 程と、前記貫通導体を焼結体の両端面に露出させるよう に、前記積層体または焼結体を前記積層方向に切断する 工程と、前記焼結体の両端面に前記貫通導体の端部に接 続される外部電極を形成する工程とを備えることを特徴 とする、積層ピーズインダクタの製造方法である。

【0007】また、請求項2に記載の発明は、磁性体ス ラリーを所定のギャップ領域を隔てて印刷して一対の磁 性体膜を形成する第1の印刷工程及び前記ギャップ領域 に導電ペーストを印刷する第2の印刷工程を有し、前記 第1の印刷工程及び第2の印刷工程を、予め形成された 磁性体膜上にて複数回繰り返し、かつ導電ペーストを被 覆するように最上部に磁性体膜を印刷して積層体を得る 工程と、得られた積層体を焼成して導電ペーストが焼付 けられて形成された貫通導体を内部に有する焼結体を得 びるように内部導体6 a ~ 6 e が形成されており、焼結 50 る工程と、前記焼結体の両端面に前配貫通導体の端部に

接続される外部電極を形成する工程とを備えることを特 徴とする、積層ピーズインダクタの製造方法である。

[0008]

【作用】請求項1、2に記載の発明では、積層された導 電ペーストが焼付けられて1つの貫通導体が形成され る。従って、導電ペーストの積層数を増加させることに より、断面積の大きな貫通導体を容易に形成し得る。し かも、導電ペースト同士が直接積層されているため、す なわち間に磁性体層を介在させないで積層されているた め、インピーダンスを低下させることなく直流抵抗が低 10 とにより、容易に断面積の大きな、すなわち直流抵抗の 減される。

[0009]

【実施例の説明】

第1の実施例

まず、本発明の第1の実施例の積層ピーズインダクタの 製造方法を説明する。第1の実施例は、請求項1に記載 の発明にかかる実施例に相当する。図4(a)に示すよ うに、フェライト等の磁性体含有スラリーを成形するこ とにより矩形の磁性体グリーンシート11を用意する。

【0010】次に、図4(b)に示すように、磁性体グ 20 リーンシートの中央部において長手方向に延びるように 細長い長孔12を形成する。長孔12は、磁性体グリー ンシート11をダイサー等により切断加工することによ り形成され得る。なお、本実施例では、長孔12は、図 示のように直線状の形状とされているが、蛇行した形状 のように曲線状に形成されていてもよい。

【0011】次に、図4(c)に示すように、上記長孔 12内にAg、Ag-Pd等の導電性材料を含む導電ペ ースト13を塗布し、埋め込む。この場合、長孔12内 をより完全に導電ペーストで充填しない場合には、一度 30 導電ペーストを乾燥させ、裏面側から再度導電ペースト を塗布してもよい。

【0012】上記のように導電ペースト13が充填され た磁性体グリーンシート11を複数枚積層し、上下に図 4 (a) に示した磁性体グリーンシート11すなわち長 孔12が形成されていない磁性体グリーンシートを適宜 の枚数稽層することにより、図1に示す積層体14を得 る。積層体14内においては、上記導電ペースト13が 複数層積層されて積層導電ペースト15が構成されてお り、かつ該積層導電ペースト15の上下がグリーンシー 40 ト11で被覆されている。

【0013】次に、上配積層体14を図示の一点鎖線A - A及びB - B線に沿う部分で積層方向に切断する。こ の切断により、積層導電ペースト15の端部が積層体1 4の両端面に露出される。しかる後、上記積層体14を 焼成することにより、図5に示す焼結体16を得る。焼 結体16の両端面16a, 16bには、上記積層導電ペ ーストが焼付けられて形成された貫通導体17の両端が 露出されている。

【0014】最後に、上記端面16a,16bを覆うよ 50 られ、焼結体内に貫通導体が構成される。すなわち、第

うに外部電極を形成する。このようにして、図6に示す 積層ピーズインダクタ18が得られる。図6において、 19a, 19bは外部電極を示す。積層ピーズインダク タ18では、外部電極19a, 19b間に図5に示した 貫通導体17が接続されている。

【0015】上記製造方法から明らかなように、貫通導 体17は、複数の導電ペースト12を積層してなる積層 導電ペースト15を焼き付けることにより構成されてい る。従って、導電ペースト13の積層数を増加させるこ 低い貫通導体17を形成することができる。しかも、複 数の導電ペーストが上配のように直接積層されているた め、すなわち間に磁性体層が介在されていないため、導 電ペースト13の積層数を増加させてもインピーダンス が低下し難い。

【0016】なお、上記実施例では、積層体14を図1 のA-A線及びB-B線に沿う部分に沿って切断するこ とにより最終的に貫通導体17を焼結体16の両端面に 露出させていたが、図1に示した積層体14を焼成し、 しかる後焼結体を相当の部分で切断することにより図5 に示すように貫通導体17の端部を焼結体16の両端面 16a, 16bに露出させてもよい。

【0017】第2の実施例

第2の実施例は、請求項1に記載の発明にかかる実施例 である。先ず、図7(a)に示すように、予めフェライ ト等を含む磁性体スラリーを複数回印刷することにより 磁性体膜21,22を形成する。次に、磁性体膜22上 に、磁性体スラリーを所定のギャップ領域Xを隔てて印 刷し、磁性体23a,23bを印刷する。次に、図7 (b) に示すように、ギャップ領域Xに導電ペースト2 4を印刷する。

【0018】次に、図7(c)に示すように、上記磁性 体膜23a,23b上に、最初の磁性体膜23a,23 bの印刷時と同様にして所定のギャップ領域Xを隔てて 磁性体膜25a,25bを形成する。上記ギャップ領域 Xを隔てた一対の磁性体膜を印刷する工程と、導電ペー スト24を印刷する工程とを複数回繰り返すことによ り、図8に示す積層体26を得る。なお印刷される磁性 体膜23a,23b間のギャップ領域Xの両端が開口さ れた状態に形成することが不都合な場合には、第1の実 施例と同様の長孔となるように印刷されてもよい。この 場合は後の工程で貫通導体を露出させるための切断工程 が必要になることはいうまでもない。

【0019】さらに、積層体26の上面に、図9に示す ように、複数層の磁性体膜27を印刷することにより、 積層体28を得る。積層体28では、両端面に上記導電 ペースト24の印刷により構成された積層導電ペースト 29が露出されている。このようにして得た積層体28 を焼成することにより、積層導電ペースト29が焼付け 5

1の実施例において示した図5の焼結体16と同様の構造を有する焼結体が得られる。よって、第1の実施例の場合と同様に、両端面に外部電極を付与することにより、外部電極に接続された貫通導体を内部に有する積層ビーズインダクタを得ることができる。

【0020】第2の実施例においては、積層導電ベースト29が焼付けられて最終的に貫通導体が形成されるため、第1の実施例の場合と同様に、導電ベースト24の印刷回数を増加させるだけで、容易に断面積の大きな貫通導体を形成し得る。しかも、間に磁性体層を介在させ 10ずに貫通導体の断面積が増加されるため、インピーダンスを低下させることなく、直流抵抗を低下させることができる。

【0021】なお、上配第2の実施例では、磁性体膜23a,23b,25a,25bの印刷と、導電ペースト24の印刷とを交互に繰り返し行ったが、複数層の磁性体膜をギャップ領域を隔てて印刷・積層し、しかる後、導電ペーストをギャップ領域に充填するように塗布・印刷してもよい。また、第2の実施例においては、積層体28において両端面に積層導電ペースト29が露出され20でいるが、場合によって磁性体スラリーの垂れ等により積層導電ペースト29の端面が十分に積層体28の端面に露出されないことがある。そのような場合には、第1の実施例の場合と同様に、積層体28を厚み方向に切断し、積層導電ペースト29の両端を露出させてもよい。【0022】

【発明の効果】請求項1,2に配載の発明では、導電ペーストの積層数あるいは印刷回数を増加させるだけで、容易に断面積の大きな貫通導体を形成することができる。しかも、導電ペーストが直接積層されて一体化され30でいるため、すなわち間に磁性体層を介在させずに積層されているため、インピーダンスを低下させることなく、直流抵抗を低下させることができる。

【0023】よって、請求項1,2に配載の発明によれ

ば、大電流用途に適したチップ型の積層ビーズインダクタを提供することが可能となり、ビーズインダクタが組み込まれる機器の小型化を図ることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施例において得られた積層体を示す斜 視図。

【図2】従来のピーズインダクタの一例を示す斜視図。

【図3】(a)及び(b)は、それぞれ、従来の積層ピーズインダクタを示す斜視図及びB-B線に沿う断面図

【図4】 (a) ~ (c) は、第1の実施例の各工程を説明する斜視図であり、(a) は磁性体グリーンシートを示し、(b) は長孔の形成された磁性体グリーンシートを示し、(c) は長孔に導電ペーストが充填されている磁性体グリーンシートを示す。

【図5】第1の実施例において得られた焼結体を示す斜 視図。

【図 6】第1の実施例により得られた積層ピーズインダクタを示す斜視図。

20 【図7】(a)~(c)は、第2の実施例の各工程を説明するための斜視図であり、(a)はギャップ領域を隔てて磁性体膜を形成した状態を示す斜視図、(b)はギャップ領域に導電ペーストを充填した状態を示す斜視図、(c)は再度ギャップ領域を隔てて磁性体膜を印刷した状態を示す斜視図。

【図8】第2の実施例において印刷工程を繰り返すこと により得られた積層体を示す斜視図。

【図9】図8に示した積層体の上部に磁性体グリーンシートを印刷して得られた積層体を示す斜視図。

30 【符号の説明】

11…磁性体グリーンシート

14…積層体

15…積層導電ペースト

